

半导体电子态理论简介(III)

夏建白

(中国科学院半导体研究所)

四、非晶态半导体^[3,4]

非晶态半导体属于无序系统的物质。无序系统包括固溶体、非晶体、准晶体等，它们都不存在晶体的平移对称性。固溶体的特点是结构有序、组分无序。非晶体的特点是短程有序，长程(结构)无序。准晶体的特点是短程有序，长程部分有序，有点群对称性但无平移对称性。无序的分布都是随机的。与有序系统相比，无序系统有一些新的特点，例如局域化。

关于局域化问题，常用紧束缚方法来讨论，哈密顿量

$$H = \sum_i \epsilon_i |i\rangle\langle i| + V \sum_{i \neq j} |i\rangle\langle j|,$$

其中 ϵ_i 是原子态 $|i\rangle$ 的能量， V 是原子间的相互作用能量。对于晶体， ϵ_i 是常数。如果晶体是三维简单立方，则它的能带(取 $\epsilon_i = 0$)为
 $E(\mathbf{k}) = 2V(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$ 。
态密度如图 11(a) 所示， $-6V < E(k) < 6V$ 。

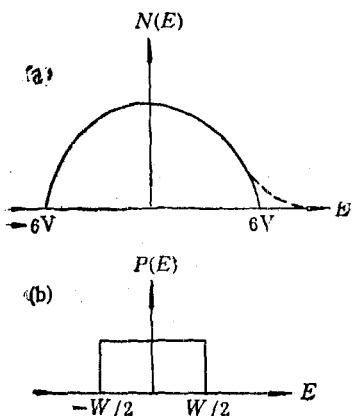


图 11 (a) 三维简单立方晶体的态密度(虚线是带尾态); (b) 原子态能量 ϵ_i 的随机分布

对于无序体系， ϵ_i 不是常数，它是随机分布的，分布几率 $P(E)$ 如图 11(b) 所示。如果 $W \gg V$ ，则根据微扰论，

$$\begin{aligned} |\phi\rangle_E = |i\rangle + \frac{V}{E - E_i} |i'\rangle \\ + \frac{V^3}{(E - E_i)^2} |i''\rangle + \dots \end{aligned}$$

$|i'\rangle$ 是 $|i\rangle$ 的近邻原子， $|i''\rangle$ 是次近邻原子，……。平均来说，

$$|E - E_i| \sim \frac{W}{4},$$

因此当 W 很大时，波函数按 $\left(\frac{V}{W}\right)^N$ 衰减，

$$\left(\frac{V}{W}\right)^N \sim \exp\left(-\frac{\tau}{\xi}\right),$$

其中 ξ 称为局域化长度，波函数称为局域波函数。这种情形称为局域化。

另一方面，如果 $W \ll V$ ，波函数可能是扩展态。由于无序，使得原来为 \mathbf{k} 的态经过一段平均自由程 l 以后变为 \mathbf{k}' 态。可以证明

$$\frac{l}{a} = 32\pi \left(\frac{V}{W}\right)^2.$$

因此，存在一个临界的 $\left(\frac{W}{V}\right)_c$ 。当 $\left(\frac{W}{V}\right) > \left(\frac{W}{V}\right)_c$ 时，波函数为局域态；当 $\frac{W}{V} < \left(\frac{W}{V}\right)_c$ 时，为扩展态。在一维的情形下，可以证明，无论 W 多么小，波函数都是局域的， $\left(\frac{W}{V}\right)_c \approx 0$ 。但是，在三维的情形下是否有扩展态，尚待证明。

存在无序时，晶体的能带边上出现带尾，如图 11(a) 所示。存在一个临界 E_c ，当 $|E| > E_c$ 时，波函数都是局域的；在能带中心， $|E| < E_c$ 时，波函数是扩展的。 E_c 称为迁移率边。

非晶态半导体是无序系统的一种特殊形态，也具有以上的一些基本特性。但是，要具体地计算非晶态半导体的态密度，带尾态，氢化、杂质对态密度的效应等还是很困难的。有下列几种计算模型。

1. 有限集团模型：有人手工构造了一个大约由 200 个原子组成的连续无规网络 (CRN)，用计算机调整使得键长和键角的变化不超过一定范围。这一无规网络就用来模拟非晶态。它可以有各种变化，包含奇数环或不包含奇数环，包含悬键或包含饱和氢键等等。

2. 重复的无序元胞法：用计算机组成一个大元胞，大元胞内是无序的，大元胞的边界设计得可以将大元胞周期地排列起来。它的优点是可以利用计算晶体能带的方法计算，例如平面波基展开等。

3. 集团加 Bethe 格子的模型：因为非晶态半导体是短程有序，长程无序，所以取一个模型，它的中心是一个小的晶体集团，这集团边界上的悬键用 Bethe 格子饱和。Bethe 格子保持了与金刚石或闪锌矿结构相同的配位数 4，但是没有闭合环(见图 12)。Bethe 格子在实际空间中是无法实现的，但它部分反映了非晶态的特性(没有闭合环)。

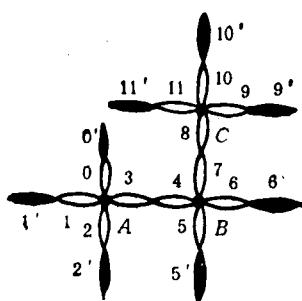


图 12 Bethe 格子模型

对于理想的 Bethe 格子，可以用格林函数方法计算它的态密度。设 0 为中央原子的一个键(见图 12)，利用 Dyson 方程，可以写出 G_0 ， G_1, \dots 的方程 ($G_n = \langle n | G | 0 \rangle$)，

$$EG_0 = 1 + V_1 G_1 + V_2 G_2 \\ + V_3 G_3 + V_4 G_4,$$

物理

$$EG_1 = V_1 G_0 + V_2 G_2 + V_3 G_3 + V_4 G_4, \\ EG_2 = V_1 G_0 + V_2 G_1 + V_3 G_3 + V_4 G_5, \\ EG_3 = V_1 G_0 + V_2 G_1 + V_3 G_2 + V_4 G_6, \\ \dots$$

引入传输函数 T ，

$$T = \frac{G_0'}{G_0} = \frac{G_1'}{G_1} = \frac{G_2'}{G_2} = \frac{G_3'}{G_3} = \dots$$

可以证明，

$$T = \frac{1}{2EV_2} \{ -[E(2V_1 - E) - V_2^2 + 3V_1^2] \\ \pm \{ [E(2V_1 - E) - V_2^2 + 3V_1^2]^2 \\ - 4EV_2^2(E - 2V_1)]^{1/2} \}, \\ G_0 = -\frac{(2V_1 + V_2 T - E)}{(3V_1 + V_2 T - E)(-V_1 + V_2 T - E)}.$$

图 13 画出了完整 Bethe 格子、有悬键的 Bethe 格子以及有氢饱和键的 Bethe 格子的态密度^[14]。图上可定性地看到带尾态，悬键、氢键产生的隙间态等。

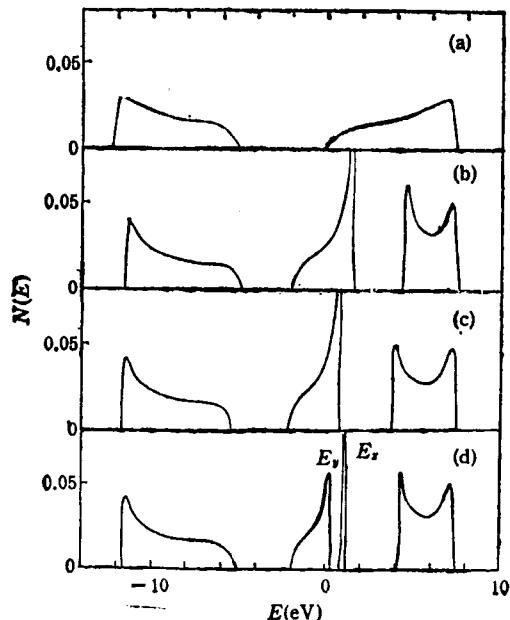


图 13 Bethe 格子的态密度
(a) 完整格子；(b) 有悬键；(c) 有饱和键；
(d) 同时有悬键和饱和键

五、半导体超晶格和量子阱^[15-18]

超晶格实际上是一种人造的晶体材料，它

具有平移对称性。在 x, y 方向具有与原来晶体相同的周期性，在 z 方向，它具有比原来晶体长得多的周期，

$$L = (m+n)a,$$

其中 a 是原子层厚度， m, n 分别是 A, B 材料的原子层数。它的一个元胞里包含了 $2(m+n)$ 个原子。对于薄层超晶格 $m+n < 10$ ，可以用通常的能带计算方法计算。一般超晶格 $m+n \sim 100$ ，通常的能带计算方法就不再适用。

1. 有效质量方法

电子的有效质量方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + \Delta V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}),$$

其中 m^* 是电子的有效质量， $\Delta V(\mathbf{r})$ 是微扰势。对超晶格来说，如果每一种材料足够厚 (> 10 原子层)，则它的内部受边界影响较小 $\Delta V(\mathbf{r}) = 0$ ，但在边界处 $\Delta V(\mathbf{r}) \neq 0$ ，关键是这两种材料的有效质量方程在边界上如何衔接起来。

有效质量方程中的能量是相对于带边而言的。因此对图 14 中的 GaAs 导带 (用 1 标记)

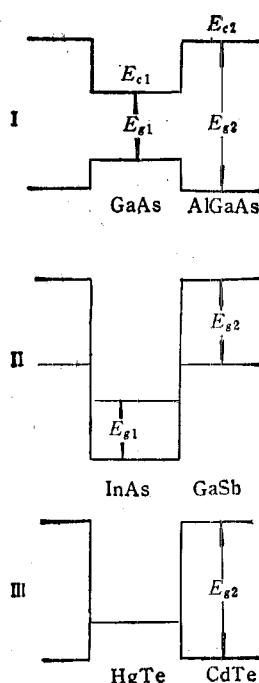


图 14 三类超晶格的能带不连续

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1^*} \nabla^2 \phi_1(\mathbf{r}) - (E - E_{c1}) \phi_1(\mathbf{r}).$$

对 AlGaAs 导带 (用 2 标记)

$$-\frac{\hbar^2}{2m_2^*} \nabla^2 \phi_2(\mathbf{r}) - (E - E_{c2}) \phi_2(\mathbf{r}).$$

一般 $E_{c1} \neq E_{c2}$ ，这里 $E_{c2} > E_{c1}$ 。为了用统一的方式写有效质量方程，引入有效势，

$$V(z) = \begin{cases} 0 & \text{在 GaAs 内,} \\ V_1 = E_{c2} - E_{c1} & \text{在 AlGaAs 内.} \end{cases}$$

这时超晶格的有效质量方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + V(z) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}).$$

这里的有效势已经不同于原来方程中的微扰势了，相当于 Kronig-Penney 势。

另一个问题就是两种材料中的波函数 ϕ_1 和 ϕ_2 如何在边界上连接。由于两种材料中电子的有效质量不同 ($m_1^* \neq m_2^*$)，通常的波函数边界条件

$$\phi_1 = \phi_2$$

和

$$\frac{d\phi_1}{dz} = \frac{d\phi_2}{dz}$$

不再适用，因为这时会导至粒子流密度不守恒。因此，要用流密度守恒条件代替以上的边界条件。但实际上，如果两种材料中有效质量参量相差较小，粒子主要集中在量子阱内，一般取势垒的有效质量等于势阱的有效质量，这样就可利用以上的边界条件。

能带顶(或底)相对位置之差称为能带的不连续 (offset)，理论上很难计算，主要是通过先假设一个不连续值 ΔE_c 或 ΔE_v ，再将理论计算的量子能级与光谱或其它实验比较来确定。对 GaAs-AlGaAs 超晶格，最初的光吸收实验确定 $\Delta E_c/\Delta E_v = 85/15$ ，后来较精确的实验与理论的比较，确定为 $\Delta E_c/\Delta E_v = 60/40$ 。

能带的不连续可以有几种情形^[17]，见图 14，分别称为第一、二、三类超晶格。第一类超晶格的电子和空穴约束在同一种材料中，所以有较强的光吸收和发光。第二类超晶格的电子和空穴约束在不同材料中，光跃迁几率较小，对

第二类中的 InAs-GaSb，当材料宽度较窄时，都是束缚态；当材料宽度大于一定值时，在两个禁带之间的能量处会出现扩展态，这时发生由绝缘体向金属态的转变。

超晶格电子有效质量波函数可以写为

$$\phi_e(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_\parallel \cdot \mathbf{r}_\parallel + i k_z z} u_{k_z}(z),$$

其中 $u_{k_z}(z)$ 是 z 方向的周期函数，周期为 L 。它可以展开成平面波的叠加^[19]，

$$u_{k_z}(z) = \sum_n C_n e^{i n K z},$$

$$K = \frac{2\pi}{L}.$$

由于我们关心的是量子阱中最低的几个量子态，这些态在空间的变化是缓变的，因此只需要在展开级数中取几项，例如 7—9 项 ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm 4$) 就能得到很精确的结果。

将电子波函数代入有效质量方程，就可计算得到超晶格中电子量子能级和波函数。能量本征值是

$$E_n(\mathbf{k}_\parallel, k_z) = E_n(k_z) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2m^*},$$

其中 n 代表第 n 个量子能级， k_z 是在 z 方向的波矢，

$$-\frac{\pi}{L} < k_z < \frac{\pi}{L}.$$

对一般的超晶格，能量在 k_z 方向的色散是很小的，

$$E_n(k_z) \approx E_n(0).$$

\mathbf{k}_\parallel 是平行方向的波矢。因此对应每一子能级有一个子带。这个子带是二维的。可以证明，二维能带的态密度是常数，

$$N(E) = \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2 \frac{2\pi k dk}{dE}$$

$$= \frac{m^* a^2}{2\pi\hbar^2} = \text{常数.}$$

因此，超晶格的电子态密度像一系列的台阶^[15]，台阶的起点分别在 E_1, E_2, \dots 。

空穴的情形比较复杂。价带顶是四重简并的。电子有效质量方程中的动能项 $-\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2$ 将被一 4×4 的矩阵代替。空穴的有效质量波

函数具有四个分量，

$$\psi_h(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_\parallel \cdot \mathbf{r}_\parallel + i k_z z} \begin{pmatrix} a_n e^{i n K z} \\ b_n e^{i n K z} \\ c_n e^{i n K z} \\ d_n e^{i n K z} \end{pmatrix}$$

如果 $\mathbf{k}_\parallel = 0$ ，则哈密顿量中的动能项化简为

$$H_k = \frac{\hbar^2}{2m_0} \begin{pmatrix} P_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$P_1 = -(r_1 - 2r_2) \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

$$P_2 = -(r_1 + 2r_2) \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

这时空穴有效质量方程可简化为两个独立的方程，

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V(z) \right] \psi_h(\mathbf{r}) = E \psi_h(\mathbf{r}),$$

其中 m^* 分别对应于重、轻空穴的有效质量，

$$m_{hh}^* = \frac{m_0}{r_1 - 2r_2}, \quad m_{lh}^* = \frac{m_0}{r_1 + 2r_2}.$$

当 $\mathbf{k}_\parallel \neq 0$ 时，这时动能哈密顿量 H_k 中的非对角项不等于零，也就是重、轻空穴之间有耦合。耦合的结果使能量本征值不能写成

$$E_n(k_z) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2m^*}$$

的形式。也就是空穴子带不是抛物的，并且不是各向同性的。

用有效质量方程可以计算超晶格的各种特殊效应。

(1) 激子效应

当光照射到超晶格上，价带中的电子便跃迁到导带上。这时电子和价带中的空穴间有库仑相互作用，能形成一种束缚态，称为激子。在超晶格中的激子由于在 z 方向上的运动被限制，因此是二维激子。可以证明二维激子的效应比三维激子更明显^[16, 20]。

(2) 电场效应^[21]

垂直电场 F 对电子（空穴）产生附加势 $\pm eFz$ ，使量子阱倾斜了。可以证明，当电场

较小时，量子阱中还是有准稳的束缚态存在；当电场较大时，电子能隧道穿透过量子阱，产生隧道电流。

(3) 磁场效应

如果磁场沿 z 方向，则磁场使电子在平行于界面的平面内做回旋运动，但不影响它在 z 方向上的运动。因此，能量的本征值

$$E_n(k_z, m) = E_n(k_z) + \left(m + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c,$$

其中 $\omega_c = \frac{eH}{m^*c}$,

原来的抛物子带分裂成一系列的量子磁能级。空穴的情形比较复杂。

(4) 维数效应^[22]

一般的超晶格是二维的，电子在 x 、 y 方向上的运动是自由的，在 z 方向的运动受到限制。现在国外已经用腐蚀等方法制造出一维（甚至零维）超晶格。电子只在 x 方向上的运动是自由的，称为一维超晶格。在一维超晶格中，电子形成了一系列的一维子带，

$$E_n(k_x) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m^*}.$$

它的态密度

$$\begin{aligned} N(E) &= \frac{a}{2\pi} \frac{dk_x}{dE} \\ &= \frac{a}{2\pi\hbar} \frac{1}{\sqrt{2m^*E}} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}. \end{aligned}$$

在 E_1, E_2, \dots 处，态密度是发散的，光谱线将更尖锐。

有效质量方程虽然能解决很多问题，但也有一些不足之处。它在处理两种材料性质相差较大的超晶格时有一定的困难，例如有效质量差别较大，导带极小不在同一位置，第二、三类超晶格等。

2. 质势方法^[23]

前面已经讲过，超晶格的元胞太大，包括了 $2 \times (m+n)$ 个原子，一般的质势方法不再适用。因为波函数按平面波展开，

$$\phi(r) = e^{ik \cdot r} \sum_{p,q,r} C_{pqr} e^{i(pK_x x + qK_y y + rK_z z)},$$

其中

$$K_x = K_y = \frac{2\pi}{a}, \quad K_z = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{(m+n)a}.$$

由于 K_z 比 K_x, K_y 小 $(m+n)$ 倍，在一个固定能量球内， r 的数目要比 p, q 的数目大 $(m+n)$ 倍，因此如果取 $p=q=N$ （例如4），则 $r=(m+n)N$ ，总的平面波数目为 $(m+n)N^3$ 。

由于我们感兴趣的是在量子阱中的最低的几个量子态，在对 z 方向的平面波展开中，可以只取最低的几项 $r=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，就能得到收敛性很好的结果^[23]。质势方法能够克服有效质量方法的不足，得到更为精确的结果。例如波函数，有效质量方法得到的是包络函数，而质势方法则能得到真实的波函数。

半导体电子态理论是一门与技术应用密切相联系的基础学科，它的研究不仅加深了人们对凝聚态自然规律的认识，同时还将对光电、电子技术的发展产生深远的影响。我国许多大学和研究所都开展了这方面的研究，如用自洽休克尔集团方法或原子轨道线性组合方法对表面电子态，表面弛豫、重构以及吸附现象等的研究；用紧束缚格林函数方法对深杂质态波函数的研究；用无规网络方法对非晶态半导体的研究；用自洽 $X\alpha$ 散射波集团方法对过渡元素深杂质能级的研究等。

- [14] 夏建白，半导体学报，4(1983), 516.
- [15] 徐仲英、葛惟锟，物理，15(1986), 311.
- [16] 黄昆，物理，15(1986), 329.
- [17] 王迅，物理，16(1987), 397.
- [18] 黄昆，物理，17(1988), 385.
- [19] 汤蕙、黄昆，半导体学报，8(1987), 1.
- [20] Bang-Fen Zhu and Kun Huang, Phys. Rev., 36 (1987) 8120.
- [21] 夏建白、黄昆，物理学报，37(1988), 1.
- [22] 夏建白、黄昆，半导体学报，8(1987), 563.
- [23] 夏建白、A. Baldereschi, 半导体学报，8(1987), 574.